コンパクト STXM の開発

放射光科学第二研究系 武市泰男

Abstract

我々は, PFの軟X線ビームラインで走査型透過X線顕微鏡 (scanning transmission X-ray microscopy: STXM) を新規開発 した。この装置は現在 PFの BL-13A に設置され, 40 nm の空間分解能での化学状態マッピングを可能にしている。この装 置の開発の経緯や特徴,性能について紹介する。

走查型透過 X 線顕微鏡

X線を集光するには、フレネルゾーンプレート(FZP) とオーダーソーティングアパーチャ (OSA)の組み合わせ [1],またはKirkpatrick-Baez ミラーを使う方法が一般的で ある。STXM とは、簡単に言えば集光してマッピングも 行う XAFS 実験で、軟X線領域で FZP を使うものを指す ことが多い。物質の元素だけでなく価数、官能基など豊 富な化学状態の情報が得られる NEXAFS の利点そのまま に、数十 nm の空間分解能で像が得られる。アメリカの Advanced Light Source で開発、ブラッシュアップされてき たデザイン [2] のものが Bruker 社から販売されており、世 界を席巻している。

試料を走査せず,集光でなく投影に FZP を用いる TXM (transmission X-ray microscopy) と比べた STXM の利点は, 特に局所スペクトルの取得に適していることと,試料の放 射線損傷が少ないことである。現在,世界の第三世代放射 光施設の多くに STXM あるいは TXM が導入されている。 一方,日本では最近まで軟X線 STXM はなく,立命館 SR に TXM があるのみであった。我々の開発と時を同じくし て,UVSOR で新規アンジュレータビームライン BL4U に Bruker 社の STXM が導入され, 2013 年より運用を開始し ている [3]。

STXM 開発のコンセプト

装置の詳細は文献 [4,5] をご覧いただくとして,本稿で は PF での STXM を実現するにあたって必要だったこと, という点に絞って説明する。

既存のアンジュレータビームラインに STXM を導入し ようとすると、多くの困難が生じる。STXM 専用ビームラ インでは、分光器の出射スリットを四象限スリットにして、 ここを FZP の仮想光源点とする。ところが、PF にそのよ うな仕様の既存ビームラインはない。しかも、バルクの分 光実験のために作られた PF の軟X線ビームラインから供 給される光は、周囲のポンプの振動など様々な要因で揺れ 動いている。おまけに、PF の軟X線アンジュレータビー ムラインは非常にこみあっているので、装置の設置・撤収 ができなければならない。

以上の理由から, STXM の独自開発が必要となった。ま

ず, Swiss Light Source の STXM ビームライン PolLux に ーヶ月滞在して, Bruker タイプの STXM の構造や制御系 の仕組み,実験の実際について学んだ。帰国後,新しい STXM の設計に取りかかった。設計の主要なコンセプトは ふたつ,①ピエゾ駆動ステージを使い,コンパクトなデザ インにすること,② STXM の主要部分を光学定盤に乗せ, 安定性と汎用性を両立することである。

図1に,我々のコンパクト STXM (cSTXM)の模式図 を示す。集光後置鏡の焦点に四象限スリットを置き,ここ を FZP の仮想光源点とする。FZP 以降の各素子を収めた STXM チャンバは,図2のように非常にコンパクトにデザ インした¹⁾。チャンバの中で,FZP,OSA,試料,検出器 を動かす合計11軸の直進駆動ステージが,A4 サイズ程度 のブレッドボードに載っている。四象限スリットからチャ ンバまでを一枚の光学定盤に並べ,まとめて除振する。四







図 2 BL-13A に設置された cSTXM の外観。

象限スリットの開口は 30~50 μm 角で,後置鏡の集光サイズ(数百 μm)よりだいぶ小さい。つまりビーム強度は大きくロスするが,ここでビーム位置の振動の影響を抑えている。さらに光学定盤を動かして設置・撤収することもでき,実際に BL-13A と BL-16A で実験を行った。

試料の走査にはピエゾスキャナを使っていて,位置をレ ーザー干渉式位置センサでモニタしている。スキャナの駆 動,位置センサの読み出し,検出器からのパルスカウント の機能は field-programmable gate array (FPGA)回路で処理 され,制御 PC とは独立に高速なスキャンを実現している。 ビームライン制御側との連携も必須で,cSTXMの制御 PC から STARS を介して分光器やアンジュレータのギャップ を動かしている。

cSTXM を使った実験

図 3 に cSTXM のテスト測定の結果を示す。試料は,集 束イオンビーム (FIB) を使って Si₃N₄ 上にカーボンを蒸着, エッチング加工して作製した。別途 Siemens star チャート を使って空間分解能を評価し,40 nm と見積もった。この 値は,使用した FZP の最外ゾーン幅 ($\Delta r = 30$ nm) で決まる 回折限界 (~1.22 Δr) 程度で,STXM として十分な性能 を実現していることが分かる。試料位置での集光X線強度 は,Siフォトダイオードを使って10⁷ photons/sec 程度と見 積もった。画素 1 点あたりの測定時間は 10 msec 前後で運 用しており,エネルギーを変化させて多数の画像を取得す るイメージスタック (NEXAFS マップとも言う) データ を 2 時間程度で取得できている。

我々は、「サステナブル科学」をキーワードに cSTXM を使った様々な研究を展開している。これまで、放射性セ シウムを吸着する粘土鉱物粒子と腐植有機物の相互作用 の研究 [6]、有機薄膜太陽電池の分子混合状態の観察 [7]、 微生物による鉱物溶解のメカニズムの研究 [8] などを行 った。STXM を使った研究で特に有用なのが炭素 K 端で の官能基マッピングで、上記の研究ではすべて炭素 K 端 での測定を行っている。現在 cSTXM を設置している BL-13A では、特にビームライン光学系の炭素汚染除去が重点 的に行われており [9]、炭素 K 端のスペクトルがきちんと 測定できることはとても有難い。



図3 FIB で作製したロゴマークと、その STXM 像。

cSTXM の「立ち位置」

最後に,世界の放射光施設で展開されているX線顕微鏡 と比較した,cSTXMの立ち位置について述べておきたい。 経験から言うと,cSTXMの基本的な性能は前述のPolLux と同じくらいである。STXMの性能はFZPのパラメータ に大きく依存するが,仮に同じFZPを使ったなら同程度 の空間分解能とカウントが得られるだろう。第三世代放射 光施設の偏向電磁石ビームラインと第二世代のアンジュレ ータビームラインが同程度,と思えば感覚的には納得でき る話ではないだろうか。

回折限界の光を提供すると期待されているスウェーデン の新光源 MAX-IV でも、まず STXM を導入するという。 真空紫外/軟X線の光電子分光をよくご存知の方にはご理 解いただけると思うが、Bruker 社の STXM は、言わば VG Scienta 社の光電子分光器なのである。究極の性能を実現 するにはひと工夫必要だが、まずこれを導入しておけば多 くのユーザーの需要に対応でき、高いアクティビティが期 待できる。

回折限界の光を使った超高分解能のX線顕微鏡を開発し つつ,既存のSTXMで多くの成果をあげる世界のライバ ルと,どうやって競争すればよいのか?FIBなどの試料 加工技術と組み合わせた研究,*in-situ / in-vivo / operando*と いった試料環境の整備,二次電池に代表される電気化学デ バイスのように社会の要請に応える研究など,幅広く研究 を展開していきたいと考えている。

謝辞

本研究は PF の小野寛太准教授・井波暢人特任助教,広 島大院生の菅大暉氏,現東京大地球惑星の高橋嘉夫教授と の共同研究で, PF の利用課題 2013S2-003 (代表:高橋嘉夫) で行われた。PolLux の J. Raabe, B. Watts 両氏には多くの アドバイスをいただいた。また, Paul Scherrer Institute の C. David, I. Vartiainen 両氏には FZP を製作していただいた。

(脚注)

¹⁾Bruker 社の STXM と比べて,という意味。Web サイト (http://www.bruker-est.com/stxm.html) をご覧いただきたい。

参考文献

- D. Attwood, Soft X-Rays and Extreme Ultraviolet Radiation: Principles and Applications, Cambridge University Press, 2007, Chap. 8.
- [2] A. L. D. Kilcoyne et al., J. Synchrotron Rad. 10 (2003) 125.
- [3] T. Ohigashi et al., J. Phys.: Conf. Ser. 463 (2013) 012006.
- [4] Y. Takeichi et al., Chem. Lett. 43 (2014) 373.
- [5] N. Inami et al., J. Phys.: Conf. Ser. 502 (2013) 012011.
- [6] H. Suga et al., Chem. Lett. 43 (2014) 1128.
- [7] Y. Moritomo et al., Appl. Phys. Express 7 (2014) 052302.
- [8] S. Mitsunobu et al., Chem. Lett. 44 (2015) 91.
- [9] A. Toyoshima et al., J. Synchrotron Rad. 19 (2012) 722.